

SECCIÓN B — SECCION B — TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; TRANSPORTES

B81 TECNOLOGIA DE LAS MICROESTRUCTURAS [7]

B81C PROCEDIMIENTOS O APARATOS ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA LA FABRICACION O EL TRATAMIENTO DE DISPOSITIVOS O SISTEMAS DE MICROESTRUCTURA (fabricación de microcápsulas o de microbolas B01J 13/02; procedimientos o aparatos especialmente adaptados para la fabricación o el tratamiento de elementos piezoeléctricos o electrostrictivos o magnetostrictivos en sí H01L 41/22) [7]

Nota(s) [7]

La presente subclase no cubre:

- los procedimientos o los aparatos para la fabricación o el tratamiento de dispositivos puramente eléctricos o electrónicos, que están cubiertos por la sección H, p.ej. por el grupo H01L 21/00;
- los procedimientos o los aparatos que implican la manipulación de átomos o de moléculas uno por uno, que están cubiertos por el grupo B82B 3/00 .

1/00 Fabricación o tratamiento de dispositivos o de sistemas en o sobre un sustrato (B81C 3/00 tiene prioridad) [7, 2006.01]

3/00 Unión de dispositivos o de sistemas a partir de componentes que han recibido un tratamiento individual [7, 2006.01]

99/00 Materia no prevista en otros grupos de esta subclase [2010.01]